

ショ糖の水素発酵における硫酸塩濃度の影響

長野工業高等専門学校	助 手	正会員 ○浅野憲哉
長野工業高等専門学校	学 生	小林裕・水上清治
信州大学	学 生	長谷川大
信州大学	助教授	正会員 松本明人
東北大学	教 授	正会員 野池達也

1. はじめに

人口の増加、都市の巨大化およびエネルギーの大量消費など、人類環境は大きな影響を受けて今日に至るが、これ程のエネルギー消費量の増大は地球の歴史上かつて例をみない。また、石油、天然ガスおよび石炭等の化石燃料の可採年数には限りがあるほか、それらの燃焼は大気中における二酸化炭素などの温室効果ガスの増加を伴い、地球温暖化の原因となりうる。未利用資源である有機性廃棄物からの微生物を利用した水素生産は、これらの対策の一つとして期待される。さらに、水素はメタンなどと比べ、燃焼の際に二酸化炭素を排出せず、利用手段にも燃料電池や宇宙利用などがあり、利用価値が高いという利点がある。

水素発酵は、嫌気性条件下で水素生成細菌群がニトロゲナーゼやヒドロゲナーゼによりグルコースなどの易分解性有機化合物を水素と二酸化炭素と揮発性脂肪酸とに分解して、微生物の生活活動に必要なエネルギーを得ることである。このとき、水素資化性細菌群が共生していない場合には、水素はガスとして放出される。ところが、廃棄物中に硫酸塩が高濃度に含まれる場合、水素資化性硫酸塩還元細菌の働きにより水素生成が阻害されることがある。しかし、水素発酵における硫酸塩還元細菌の影響については今のところあまり研究されていない。

本研究では、硫酸塩濃度を変化させてショ糖を基質とした回分実験を行い、水素ガス生成量の変化を調べた。

2. 実験方法

回分実験の種汚泥には、乳酸菌飲料、大豆および酒かすの混合物より分離した水素生成細菌叢を用いた。種汚泥の馴養は、水理学的滞留時間10時間の完全混合型の反応槽により、ショ糖18,000ppm(CODcrとして20,000ppm)含む表1に示す基質を用いて、35°Cで行った。種汚泥40mlを、あらかじめ窒素充填しておいた容積120mlのバイアルへ注入し、ブチルゴム栓とアルミシールにより封印した。その後ガス発生が停止するまで、温度35°C、振とう数100spmで振とう培養し、種汚泥に残留している基質を完全に消費させた。

実験の概念図を図1に示す。実験は硫酸塩が低濃度(硫酸イオンとして100~1,700ppm)の場合と高濃度(硫酸イオンとして100~10,000ppm)の場合とに分けて行った。低濃度の実験は基質添加後の硫酸イオン濃度が100, 700, 1,200および

1,700ppmとなるように調整し、高濃度の実験は硫酸イオン濃度が100, 5,000および10,000ppmとなるように調整した。各バイアルに基質40mlと1N NaOH 1.2mlを添加し、温度条件および振とう数はそのままで回分実験を開始した。その後数時間おきに発生したガスを採取し、ガス発生がおおむね停止するまで全ガス生成量および水素ガス濃度を調べた。

表1 種汚泥馴養および回分基質組成

試薬	濃度(mg/l)
Sucrose	18000
NH ₄ HCO ₃	3800
K ₂ HPO ₄	130
MgCl ₂ ·6H ₂ O	100
FeSO ₄ ·7H ₂ O	282
Na ₂ CO ₃ ·10H ₂ O	2500
微量金属類	

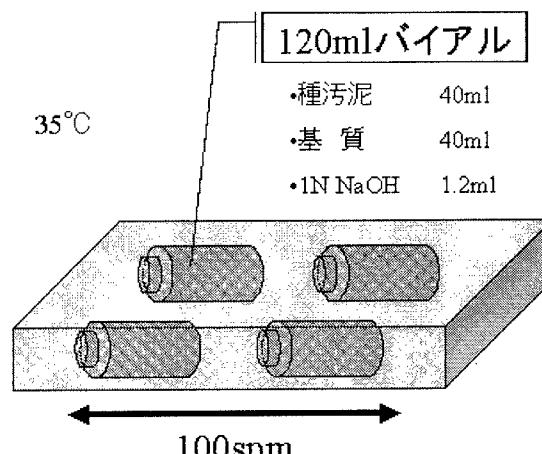


図1 回分実験概念図

ガス発生量はガラスシリンジを用いて測定した。また、水素ガス濃度は、TCD-ガスクロマトグラフ法により測定した。

ガス発生が停止した後、液層部のpHを測定した。さらに、低濃度の実験では残留した硫酸塩濃度(K₂SO₄を標準とした陰イオンクロマトグラフ法)を測定した。また、高濃度の実験では、CODcr(HACH社製COD分析試薬による吸光度法)を測定した。

3. 結果と考察

低濃度の実験の全ガス発生量を図2に、水素ガス発生量を図3に示す。どの試験区でも、経過時間14~30時間の間にガス発生が最大となった。累積ガス体積は、いずれの試験区でも全ガスで320~340mlに、水素ガスで160~180mlの範囲におさまった。硫酸イオン濃度の違いによる累積ガス体積およびガス生成速度の顕著な変化は見られなかつた。回分実験開始時のpHはいずれも7.6~8.0の範囲にあつたが、ガス発生停止後のpHは4.0~4.2であった。水素発酵は一般にpH4.0以下ではおこらないため、ガス発生が停止したのはpHの低下によると考えられる。また、硫酸イオン濃度は、初期濃度100、700、1,200および1,700ppmでそれぞれ100、700、1,200、1,700と変化が見られず、硫酸塩還元はおきなかつたと考えられる。

高濃度の実験の全ガス発生量を図4に、水素ガス発生量を図5に示す。実験開始後、12~34時間の間に主なガス発生が見られた。硫酸イオン濃度100ppmで累積体積は、全ガスが約250ml、水素ガスが約130mlであったのに対し、5,000ppmと10,000ppmとでは、全ガスが約220mlと約210ml、水素ガスがどちらも約100mlであった。実験終了時のpHは0、5,000および10,000ppmでそれぞれ4.2、4.7および4.7であり、硫酸イオンを高濃度に含むものはpHがわずかに高かった。CODは、実験開始時はどの試験区でも19,000ppm程度であったが、終了後は0、5,000および10,000ppmでそれぞれ15,000、17,000および17,000であった。高濃度の実験では、わずかに硫酸イオンの影響が見られた。

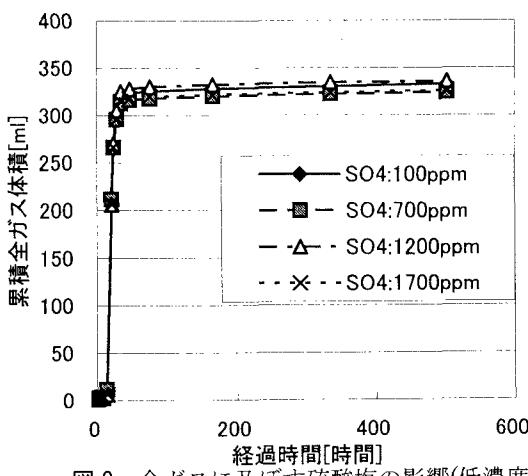


図2 全ガスに及ぼす硫酸塩の影響(低濃度)

ショ糖を酸発酵した水野らの研究報告¹⁾では、硫酸イオン600~2,400ppm含む基質をpH6.0~6.5で処理したところ、硫酸イオンの60%以上が還元された。このことから、ショ糖を基質とした水素発酵の回分実験では、pHを調整しなければ硫酸塩の還元はほとんど、あるいは全く起こらなかつたことが分かる。

硫酸塩還元が起こらなかつた原因がpHによることを確認するためには、今後、高濃度の硫酸塩存在下でpHを制御しながら実験する必要がある。

参考文献

- 1) 水野修、李玉友、野池達也(1995)スクロースの酸発酵における硫酸塩還元の影響、水環境学会誌、18, 894-900

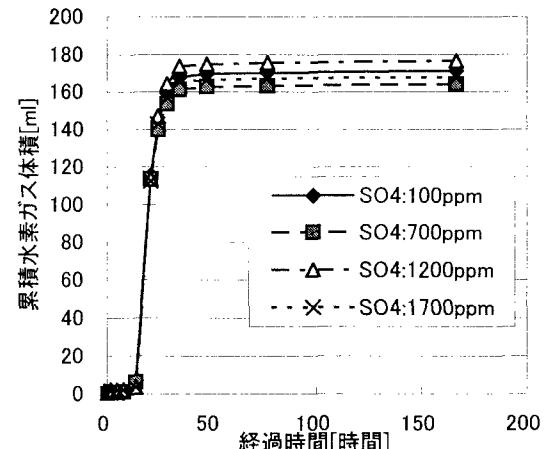


図3 水素ガスに及ぼす硫酸塩の影響(低濃度)

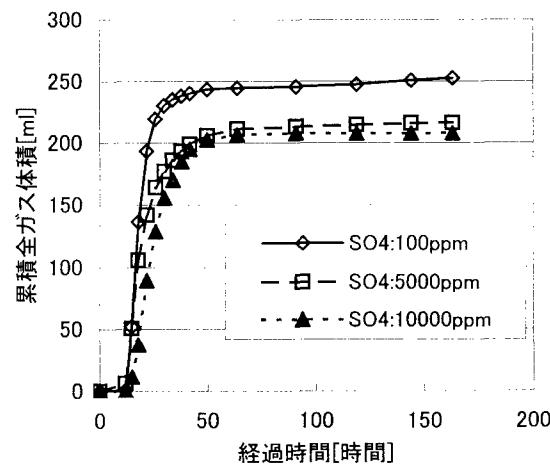


図4 全ガスに及ぼす硫酸塩の影響(高濃度)

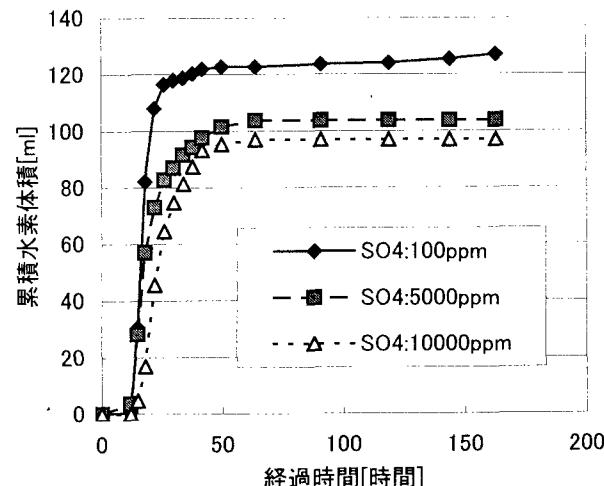


図5 水素ガスに及ぼす硫酸塩の影響(高濃度)